



Межкафедральная учебно-испытательная лаборатория полупроводниковых материалов и диэлектриков



Национальный
Исследовательский
Технологический
Университет «МИСиС»

«МОНОКРИСТАЛЛЫ И ЗАГОТОВКИ НА ИХ ОСНОВЕ»

119049, Москва, В-49, Ленинский пр, 4
Тел.: (495) 638-45-60
e-mail: ilmz@mail333.com



УТВЕРЖДАЮ

проректор НИТУ «МИСиС»

М.Р. Филонов

«10 июля 2020 г.

**Себестоимость одного часа работы на оборудовании МУИЛ ППМиД («ИЛМЗ»)
для сторонних организаций**

№	Наименование оборудования	Себестоимость работы на оборудовании*, руб./ час	Себестоимость работ по элементам затрат руб./ час					
			A	B	C	D	E	F
1	Спектрофотометр Cary 5000	3106,5	1530,8	128,0	16,2	395,9	517,8	517,8
2	Оптический микроскоп Axio Imager	1880,7	740,3	110,3	7,3	395,9	313,5	313,5
3	Гониометр-спектрометр ГС-2	1180,6	26,6	360,7	3,8	395,9	196,8	196,8
4	Интерферометр ИФ-77	1119,1	9,9	336,4	3,8	395,9	186,5	186,5
5	Испытательный комплекс ИК ЭОЭ-1	1080,3	20,3	300,2	3,8	395,9	180,0	180,0
6	Микроскоп инструментальный ИМЦ 100x50, А	823,5	16,6	130,6	5,8	395,9	137,3	137,3
7	Микротвердомер «Aaffri DM 8B AUTO»	1470,3	548,7	28,3	7,3	395,9	245,1	245,1
8	ИК электрофизических параметров	1178,8	382,2	3,9	3,8	395,9	196,5	196,5

* Расчет себестоимости одного часа работы на оборудовании ИЛМЗ определяется по следующей формуле:

$S = A + B + C + D + E + F$, где

A – амортизационные отчисления по оборудованию, руб./час

B – затраты на содержание и обслуживания (затраты на аккредитацию, поверку оборудования и стандартных образцов), руб./час

C – затраты на расходные материалы, руб./час

D – заработная плата оператора за один час работы, включая начисления на ФОТ

E – накладные расходы (25 % от A+B+C+D) руб./час

F – НДС (20 %) руб./час.

Зав. МУИЛ полупроводниковых материалов и диэлектриков
«Монокристаллы и заготовки на их основе» (ИЛМЗ)

Ж.А. Гореева